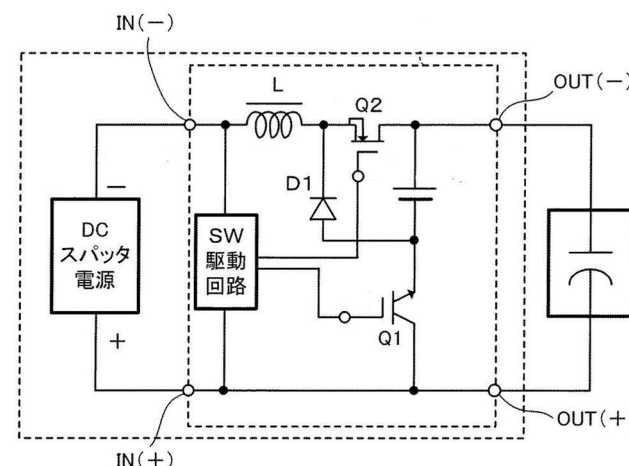


## 利用シーン(展開可能分野)

半導体装置や液晶表示装置などに用いられる基板表面に金属薄膜や誘電体薄膜を形成するために使用されるDCスパッタ装置。



## 発明の効果 (新規性・優位性)

逆バイアス用電源に過大な電流を流すことなくスパッタ装置のターゲットに逆極性のパルス電圧を供給することができ、逆バイアス用電源の容量を小さくすることが可能。

## 想定するライセンサー像 (保有技術や事業領域)

半導体装置や液晶表示装置などの製造にDCスパッタ装置を使用している企業、DCスパッタ装置を製造販売している企業を想定。